# ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ПЕРЕНОСА ЗАРЯДА В СЛОИСТЫХ КРИСТАЛЛАХ

# Н.А.АБДУЛЛАЕВ

Институт Физики им. академика Г.М.Абдуллаева НАН Азербайджана AZ- 1143, Баку, пр. Г. Джавида 33

İnSe laylı kristallarında və PG~3000 və PG~2700 markalı pirolitik qrafitlərdə laylar  $\rho_{II}$  və laylara perpendikulyar istiqamətdə  $\rho_{\perp}$  xüsusi müqavimətin temperatur asılılığı (T = 5-300 K) tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, bu kristallarda elektrikkeçiriciliyin anizotropiyası yükdaşıyıcıların effektiv kütlələrinin anizotropiyası ilə uyğun gəlmir. Müəyyən edilmişdir ki,  $\dot{lnSe}$  kristallarında və PG~3000 və PG~2700 markalı pirolitik qrafitlərdə laylara perpendikulyar istiqamətdə aşağıtemperaturlu keçiricilik əsasən lokal hallar üzrə yükdaşıyıcıların sıçrayışlı keçiriciliyi ilə baş verir.

Исследованы температурные зависимости (T = 5-300 K) удельных сопротивлений в плоскости слоёв  $\rho_H$  и в направлении перпендикулярном слоям  $\rho_{\perp}$  в слоистых кристаллах *InSe* и пиролитических графитах марок *PG3000* и *PG2700*. Показано, что анизотропия электропроводности  $\rho_{\perp}/\rho_H$  не соответствует анизотропии эффективных масс носителей заряда в этих кристаллах. Установлено, что низкотемпературная проводимость в направлении перпендикулярном слоям в слоистом полупроводнике *InSe* и пиролитических графитах марок *PG3000* и *PG2700* осуществляется в основном путём прыжков носителей заряда по локализованным состояниям.

The temperature dependences (T=5-300) of specific resistance in layer planes  $\rho_{II}$  and in direction perpendicular to layer  $\rho_{\perp}$  in layered crystals InSe and pyrolitic graphites of PG3000 and PG2700 brands are investigated. It is shown that electroconductivity anisotropy  $\rho_{\perp}/\rho_{II}$  doesn't correspond to anisotropy of charge carrier effective masses in these crystals. It is established that low-temperature conductivity in the direction perpendicular to layers in layered semiconductor InSe and pyrolitic graphites of PG3000 and PG2700 is realized by charge jumps over the localized states.

#### 1. ВВЕДЕНИЕ.

Полупроводники со слоистой кристаллической структурой группы  $A^{III}B^{VI}$ , такие как  $\mathit{InSe},\ \mathit{GaSe},\ \mathit{GaS}\$ и демонстрируют высокую анизотропию электрической проводимости [1-3]. В наиболее типичном кристалле - в графите, анизотропия электропроводности меняется в пределах  $10^2$ -  $10^5$  в зависимости от качества образца [4]. Необходимо анизотропия отметить. такая высокая электропроводности в слоистых кристаллах соответствует анизотропии эффективных масс носителей заряда и не может быть объяснена в рамках идеальной кристалла. Например, структуры монокристаллах InSe наблюдается большая анизотропия электропроводности  $ho_\perp$  /  $ho_{II} \sim 10^2 - 10^3$  (  $ho_{II}$  и  $ho_\perp$ удельные сопротивления, соответственно, в плоскости слоёв и в направлении перпендикулярном слоям). Согласно же данным циклотронного резонанса в монокристаллах *InSe* [5], эффективные массы электронов перпендикулярно плоскости слоев  $m_{per}$ , даже меньше, чем в плоскости слоёв  $m_{par}(m_{par}=0.13\ m_e,\ m_{per}=0.08\ m_e).$ 

В монокристаллах графита, являющихся полуметаллами, эффективные массы электронов и дырок, согласно данным циклотронного резонанса в графите [6,7], соответственно равны  $0.03\ m_e$  и  $0.06\ m_e$  для движения носителей заряда вдоль слоёв,  $14\ m_e$  и  $5.7\ m_e$  -перпендикулярно слоям.

Анизотропия сил связи в слоистых кристаллах обуславливает не только особенности их электронных и фононных спектров, но и приводит к специфическому распределению дефектов в слоистых кристаллах. Слабая связь между слоями способствует возможности лёгкого образования характерных дефектов. Наличие многочисленных дефектов стыковки слоёв, дислокаций, лежащих между слоями, такое же неотъемлемое свойство слоистых кристаллов, как и особенности их энергетических спектров.

Предполагая наличие таких плоских протяжённых дефектов, дефектов стыковки слоёв в слоистых полупроводниках, в частности в *InSe*, можно объяснить многие особенности их кинетических и гальваномагнитных свойств. Например, формирование двумерного газа носителей заряда, проявляющегося в специфическом, "двумерном" поведении осцилляций Шубникова-де Гааза [8], квантовом эффекте Холла [9] и многое другое.

В работе [10] было показано, что существование большого числа таких дефектов в слоистом *InSe* обуславливает различные механизмы переноса заряда в плоскости слоёв и направлении перпендикулярном слоям. Дело в том, что наличие дефектов приводит к прерыванию волновых функций в направлении перпендикулярном слоям и возникновению локализованных состояний. В результате, при низких температурах (T<150K) проводимость монокристаллов *n*-

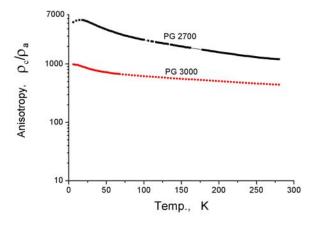
#### Н.А.АБДУЛЛАЕВ

InSe плоскости слоёв обусловлена термовозбуждёнными примесными электронами по протяжённым состояниям, время В TO перпендикулярно слоям перенос заряда осуществляется прыжков электронов по локализованным состояниям, находящихся в узкой полосе энергий вблизи Ферми (т.н. прыжковая проводимость переменной длиной прыжка) [10]. Различные механизмы переноса заряда обуславливают высокую анизотропию проводимости в слоистом *InSe*, возрастающую с понижением температуры. Целью настоящей работы являлось выявление механизма переноса заряда в направлении перпендикулярном слоям, природы анизотропии электропроводности слоистых монокристаллах графитах, а также наиболее общих закономерностей в процессах переноса заряда в слоистых кристаллах.

### 2. ДЕТАЛИ ЭКСПЕРИМЕНТА И ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Измерения проводились в интервале температур 5 ÷ 300К по селективной методике на переменном токе частотой 20,5Гц, величина тока не превышала 1 мА. Образцы для исследований электропроводности графитовых образцов получались последовательным расслоением до толщин 20-60 мкм. Удельные сопротивления определялись усовершенствованным четырёхзондовым комбинационным методом Шнабеля [11,12]. По два омических контакта посредством графитовой пасты наносились на каждую сторону образца плоскопараллельного В прямоугольной геометрии. Значения удельных сопротивлений вычислялись по специально написанным программам на компьютере экспериментально из измеренных параметров, используя известные формулы [11,12].

На рисунке 1 приведены данные температурных зависимостей анизотропии удельных сопротивлений  $\rho_c$  /  $\rho_a$  исследованных нами образцов пиролитических графитов марок PG3000 и PG2700, отличающихся температурой термообработки (здесь  $\rho_a$  и  $\rho_c$ -удельные сопротивления, соответственно, в плоскости слоёв и в направлении перпендикулярном слоям.



*Рис.1.* Температурные зависимости анизотропии удельных сопротивлений в графитах марки  $\Pi\Gamma$  3000 и  $\Pi\Gamma$  2700.

Как рисунка, анизотропия видно из электропроводности меньше в образцах РСЗ000, главным образом за счёт меньших значений  $ho_c$  . Как известно, с увеличением температуры термообработки азимутальная упорядоченность улучшается графита, уменьшается расстояние между слоями, увеличивается плотность образцов. Это сопровождается уменьшением количества протяжённых дефектов, дефектов стыковки слоёв И, следствие, приводит к меньшим значениям сопротивления удельного В направлении перпендикулярном слоям  $ho_c$  .

Как видно из рисунка 1, с понижением температуры в монокристаллах графита анизотропия электропроводности увеличивается. Как и в случае *InSe*, это обусловлено различием в механизмах переноса плоскости слоёв направлении И В перпендикулярном слоям. Если в плоскости слоёв с понижением температуры величина удельного сопротивления направлении падает, TO перпендикулярном слоям проводимость в основном имеет термоактивационный характер.

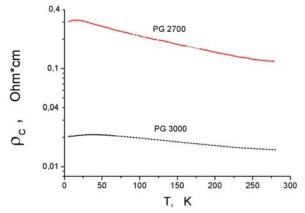


Рис.2. Температурная зависимость удельного сопротивления графитов марки  $\Pi\Gamma$  3000 и  $\Pi\Gamma$  2700 перпендикулярно плоскости слоёв  $\rho_c(T)$ .

На рисунке 2 приведены температурные зависимости удельных сопротивлений  $ho_c(T)$  графитов марки  $\Pi\Gamma$ 3000 и ПГ 2700 перпендикулярно плоскости слоёв. Отметим главную особенность температурного поведения  $\rho_c(T)$ : при высоких температурах (выше 35К в  $\Pi\Gamma$  3000 и 14К в  $\Pi\Gamma$  2700) величины удельного сопротивления  $\rho_c(T)$  с понижением температуры увеличиваются, а при низких температурах наблюдается проводимость "металлического" типа - понижение удельного сопротивления с уменьшением температуры. Таким образом, мы наблюдаем своеобразный переход полуметалл-полупроводник, обусловленный изменением температуры. Отметим, что в наиболее совершенных монокристаллах графита температура полуметалл-полупроводник равна примерно 80К [13]. Переход полуметалл-полупроводник экспериментально наблюдается во многих материалах, но необычным является то, что в образцах графита совершается переход полуметалл-полупроводник "металлическим" c

#### ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ПЕРЕНОСА ЗАРЯДА В СЛОИСТЫХ КРИСТАЛЛАХ

характером проводимости при низких температурах и "диэлектрическим", или активационным – при более высоких температурах.

# 3. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Если предположить, что проводимость в графитовых образцах перпендикулярно слоям осуществляется параллельно по двум каналам - "металлическому"  $\sigma_M$  и "активационному"  $\sigma_H$ , то суммарная проводимость  $\sigma$  равна

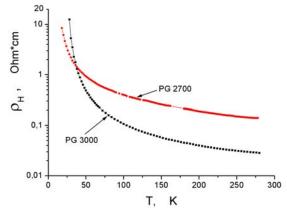
$$\sigma = \sigma_M + \sigma_H \tag{1}$$

где "металлическая" проводимость

$$\sigma_M = \rho_M^{-1} = (\rho_0 + AT)^{-1}$$
 (2)

Величины  $ho_0$  и A можно определить из рисунка 2 при  $T \to 0$  . В таблице 1 приведены значения  $ho_0$  и A для образцов графитов марки  $\Pi\Gamma$  3000 и  $\Pi\Gamma$  2700. Теперь, вычитая из результирующей  $\sigma$  величину  $\sigma_M$  , определим "активационную" часть проводимости  $\sigma_H$  , а затем и  $ho_H = \sigma_H^{-1}$  . Вычисленная таким образом температурная зависимость  $ho_H(T)$  для образцов графитов марки  $\Pi\Gamma$  3000 и  $\Pi\Gamma$  2700 представлена на рисунке 3.

Хорошо просматривается экспоненциальное возрастание величины сопротивления с уменьшением температуры.



Puc.3. Температурная зависимость "активационной" части удельного сопротивления  $ho_H(T)$  графитов марки  $\Pi\Gamma$  3000 и  $\Pi\Gamma$  2700.

Подгонка методом наименьших квадратов температурной зависимости удельного сопротивления  $ho_H(T)$  под зависимости вида:

$$\rho_H(T) = \rho_{H0} \exp(T_0 / T)^x$$
 (3)

выявила, что наилучшее спрямление в наибольшем температурном интервале наступает при  $x=\frac{1}{2}$  с параметрами  $\rho_{H0}$  и  $T_0$ , приведенными в таблице 1.

Таблица 1. Параметры температурных зависимостей электропроводности.

Samples	ρ <sub>0</sub> , Ohm∙cm	Coefficient A, Ohm cm K <sup>-1</sup>	ρ <sub>HO</sub> , Ohm∙cm	Parameter $T_0$ , $K$
ПГ 3000	0,0201	4·10 <sup>-5</sup>	3,86·10 <sup>-3</sup>	$1,2\cdot 10^3$
ПГ 2700	0,292	1,8·10 <sup>-3</sup>	3,47·10 <sup>-2</sup>	$0.55 \cdot 10^3$

Таким образом, анализ экспериментальных данных показывает, что проводимость в направлении перпендикулярном слоям хорошо описывается выражением

$$\rho_H(T) = \rho_{H0} \exp(T_0 / T)^{1/2} \tag{4}$$

одномерной прыжковой справедливым при проводимости с переменной длиной прыжка [14]. В работе [15] показано, что проблема дефектов стыковки слоёв сходна с задачей одномерно-разупорядоченных цепочек и предложено зарядовый транспорт поперёк слоёв рассматривать посредством одномерной модели фононно-стимулированных прыжков. предполагается, что каждый слой представляет собой плотноупакованную большую молекулу, составленную из сильно связанных атомов, а в целом слоистый кристалл возможно рассматривать как цепочку из больших слабо связанных молекул с разупорядочениями.

Интересно отметить, что температурные зависимости вида (4) наблюдались и в объёмных образцах углеродных наночастиц, полученных из мелкодисперсного алмаза отжигом при различных температурах [16]. Полученные таким образом образцы состояли в основном из многослойных сфер с расстояниями между слоями внутри сферы  $\sim 3,5\,A^0$ , что соответствует расстоянию между слоями в квазидвумерных графитах. Эти сферы объединены в агломераты с размерами  $\sim 500 \div 5000\,A^0$ . Объёмный образец состоит из этих агломератов. Показано, что величина параметра  $T_0$  зависит от температуры отжига.

Предположение о том, что проводимость в графитовых образцах перпендикулярно слоям осуществляется параллельно по двум каналам - "металлическому"  $\sigma_M$  и "активационному"  $\sigma_H$  вполне вероятно. Высокая концентрация плоских протяжённых дефектов, дефектов стыковки слоёв приводит к тому, что

### Н.А.АБДУЛЛАЕВ

в направлении перпендикулярном слоям существуют лишь узкие, "нормальные" области с упорядоченной стыковкой слоёв. Проводимость по таким "нитевидным" каналам имеет "металлический" характер с высоким сопротивлением. В значительно большей части образца в направлении перпендикулярном слоям упорядоченность стыковки слоёв нарушена и проводимость осуществляется путём термоактивированных прыжков носителей заряда по локализованным состояниям, т.е. имеет активационный характер. Конкуренция этих двух механизмов переноса заряда приводит к наблюдению температурной зависимости удельного сопротивления

перпендикулярно плоскости слоёв  $ho_c(T)$ , приведенной на рис.2. При низких температурах проводимость в направлении перпендикулярном слоям имеет "металлический" характер. С увеличением температуры сопротивление возрастает и начинает преобладать термоактивированная проводимость.

Таким образом, в слоистом графите, как и в слоистом полупроводнике *InSe*, наблюдаемая высокая анизотропия проводимости, несоответствующая анизотропии эффективных масс носителей заряда, может быть объяснена лишь с учётом реальной кристаллической структуры слоистых кристаллов.

- [1]. A.H.M. Kipperman, A.I. Peynenborgh and J.G.A. M. van den Dries. Proceedings of the International Conference on Semiconductors. Cambridge, Mass., p.822, (1970).
- [2]. Schmid, E. Mooser. Helv. Phys. Acta, 45, 870, 1972.
- [3]. *R.H. Tredgold and A.C. Clark.* Solid State Commun., 7 (1), 1519, 1969.
- [4]. A.Natori. J. Phys. Soc. Japan, 55 (12), 4370, 1986
- [5]. E. Kress-Rogers, R.J. Nicholas, J.C. Portal and A. Chevy, Sol. State Commun., 44 (3), 379, 1982.
- [6]. J.K. Galt, W.A. Yager, H.W. Ir. Dail. Phys. Rev., 103 (5), 1586, (1956).
- [7]. P. Nozieres. Phys. Rev., 109 (5), 1510, 1958.
- [8]. G.L. Belenky, M.O. Godzhaev, V.N. Zverev, JETP Lett., 43 (12), 770, 1986.

- [9]. G.L. Belenky, E.A. Virodov, V.N. Zverev, JETP, 94 (12), 254, 1988.
- [10]. G.L. Belenky, N.A. Abdullayev, V.N.Zverev and V.Ya. Shteinshraiber, JETP Lett., 47 (10), 584, 1988.
- [11]. P. Schnabel, Zeits. Angew. Phys., 22 (2), 136, 1967.
- [12]. F.N. Abdullayev, T.G. Kerimova, N.A. Abdullayev, Trans. ANAS, 25 (5), 83, 2005.
- [13]. W. Primak, L.N. Fuchs, Phys.Rev., 95 (1), 22, 1954.
- [14]. V.K.S. Shante, C.M. Varma, A.N. Bloch, Phys. Rev. B 8 (10), 4885, 1973.
- [15]. A. Khater, M. Balkanski, C. Julien, M. Weber, Phys. Rev. B 37 (14), 8278, 1988.
- [16]. A.I. Romanenko, O.B. Anikeeva, A.V. Okotrub, L.G. Bulusheva et. al., Phys. of Sol. St., 44 (3), 468, 2002.